Europeiska unionens
officiella tidning

SV
C-serien

C/2024/4911

20.8.2024

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

om en vägledning för ansökningar om att ett företag ska få status som integrerad produktionsanläggning och EU-anläggning för uppdragstillverkning i enlighet med artikel 15 i förordningen om halvledare (EU) 2023/1781

(C/2024/4911)

Innehåll

Sida

I. **Inledning** ... 2

II. **Anläggningar som är ”de första av sitt slag”** ... 3

1. **Definition av ”den första av sitt slag”** ... 3

2. **Definition av integrerad produktionsanläggning (IPF-anläggning) och av EU-anläggning för uppdragstillverkning (OEF-anläggning.** ... 3

3. **Fördelar med statusen som IPF-anläggning och OEF-anläggning** ... 4

A. Synergier med och skillnader mot statligt stöd ... 5

B. Föransökningsfas ... 5

4. **Skyldigheter till följd av statusen som IPF-anläggning och OEF-anläggning** ... 6

A. Krisfasen ... 6

B. Prioritetsklassade order ... 7

III. **Ansökan om status som integrerad produktionsanläggning eller EU-anläggning för uppdragstillverkning** ... 8

1. **Vem kan ansöka om att erhålla status som IPF-anläggning och OEF-anläggning?** ... 8

2. **Vilka är kraven som kommissionen beaktar när den bedömer en ansökan?** ... 8

A. Först av sitt slag ... 8

B. Åtagande att uppfylla kriterierna i artikel 13.3 eller artikel 14.3 i halvledarakten ... 9

C. Affärsplan (artikel 15.2 b i halvledarakten. ... 11

D. Dokumentation av sökandens erfarenhet (artikel 15.2 c i halvledarakten. ... 11

E. Handling som styrker beredskapen, hos den eller de medlemsstater där sökanden avser att inrätta sin anläggning, att underlätta inrättandet av anläggningen (artikel 15.2 d i halvledarakten. ... 11

F. Förekomst av strategier och planer för immateriella rättigheter (artikel 15.2 e i halvledarakten. ... 12

G. Åtagande att prioritera order i kristider (artikel 26 i halvledarakten. ... 12

3. **Vilket förfarande följer kommissionen när den bedömer ansökningarna?** ... 12

A. Mottagande av ansökan och bedömning på den första nivån (kontroll av webbformuläret. ... 12

B. Bedömning på den andra nivån (ansökans fullständighet. ... 13

C. Bedömning på den tredje nivån (uppfyllande av kriterierna för status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning. ... 13

D. Råd från europeiska nämnden för halvledare och beslut ... 13

4. **Övervakar kommissionen projektets genomförande när statusen som IPF-anläggning eller OEF-anläggning har beviljats?** ... 14

A. Ändringar av statusen ... 14

B. Upphävande av statusen ... 14

5. **Hur fungerar den elektroniska inlämningen av ansökan?** ... 15

IV. **Checklista och it-verktyg** ... 16

A. Checklista ... 16

B. It-verktyg för ansökningsprocessen ... 19

I. **Inledning**

Detta meddelande (även kallat *vägledningen*) ger vägledning om **hur ett företag går tillväga för att ansöka om att erhålla status som integrerad produktionsanläggning (IPF-anläggning (*integrated production facility*)) eller EU-anläggning för uppdragstillverkning (OEF-anläggning (*open EU foundry*))** i enlighet med artikel 15 i förordningen om halvledare (EU) **2023/1781** ([1]) **(*halvledarakten*)**. Enligt artikel 15 i halvledarakten är kommissionen skyldig att ge vägledning om den information som krävs, och om relevant format, när man lämnar in en ansökan om att ett projekt ska beviljas status som integrerad produktionsanläggning (IPF-anläggning) eller EU-anläggning för uppdragstillverkning (OEF-anläggning).

Halvledarakten trädde i kraft den 21 september 2023 och ingår i ett bredare åtgärdspaket för att stärka EU:s halvledarekosystem ([2]).

Halvledarakten är uppbyggd kring tre pelare:

— Genom pelare 1 fastställs ”initiativet chip för Europa”, som stöder storskalig teknisk kapacitetsuppbyggnad och innovation i hela EU i syfte att möjliggöra utveckling och införande av avancerad halvledarteknik, nästa generations halvledarteknik och avancerad kvantteknik.

— **Genom pelare 2 skapas en ram för att säkerställa försörjningstrygghet och resiliens genom att lyfta fram attraktionskraften hos investeringar och ökad produktionskapacitet** för tillverkning av halvledare, avancerad kapsling, testning och montering.

— Genom pelare 3 inrättas en samordningsmekanism mellan medlemsstaterna och kommissionen för att stärka samarbetet med och mellan medlemsstaterna för övervakning och krishantering, under ledning av europeiska nämnden för halvledare ([3]).

Inom ramen för pelare 2 kan anläggningar som är **de första av sitt slag** (det vill säga nya eller väsentligt uppgraderade anläggningar för tillverkning av halvledare som tillhandahåller innovation på en nivå som ännu inte finns i EU) ansöka om att erhålla status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning. Genom den ramen får dessa anläggningar medel som ska underlätta inrättandet och driften av dem i EU. Den kräver också att de uppfyller kriterier så att de säkert bidrar till EU:s mål och är tillförlitliga som leverantörer av halvledare i kristider.

För att ge vägledning om processen för att ansöka om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning är föreliggande dokument uppdelat enligt följande.

— I **avsnitt II** presenteras begreppet ”första anläggning av sitt slag” i EU, i synnerhet hur denna unika innovation ska påvisas i enlighet med halvledarakten (alltså hur anläggningen ska erkännas som IPF-anläggning eller OEF-anläggning). I avsnitt II beskrivs även fördelarna och synergierna med förfarandet för statligt stöd, samt vad halvledarakten kräver när statusen som IPF-anläggning eller OEF-anläggning väl har erhållits.

— I **avsnitt III** finns praktisk vägledning till företagen om hur de ska ansöka om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning, och hur kommissionen bedömer dessa ansökningar. I synnerhet fastställs i avsnitt III de huvudsakliga stegen i ansökningsprocessen och hur sökandena bör lämna in ansökningsformuläret, styrkande handlingar och åtaganden.

— **Avsnitt IV** innehåller en checklista för företag, med alla viktiga aspekter de bör ta hänsyn till när de utarbetar sin ansökan, samt vissa tekniska riktlinjer för hur it-systemen ”Futurium” och ”S-CIRCABC” ska användas.

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1781 av den 13 september 2023 om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem och om ändring av förordning (EU) 2021/694 (förordning om halvledare) (text av betydelse för EES), PE/28/2023/INIT, EUT L 229, 18.9.2023, s. 1 (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.229.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A229%3ATOC).

([2]) Den 8 februari 2022 antog kommissionen att paket bestående av
(a) ett meddelande som beskriver motiveringen och den övergripande halvledarstrategin (COM(2022) 45 final),
(b) ett förslag till förordning för att stärka EU:s halvledarekosystem (halvledarakten),
(c) ett förslag om ändringar av en förordning från rådet angående bildande av det gemensamma företaget för halvledare (COM(2022) 47 final),
(d) en rekommendation till medlemsstaterna med förordade åtgärder för övervakning och begränsning av störningar i leveranskedjan för halvledare (C/2022/782, EUT L 35, 17.2.2022, s. 17).

([3]) Europeiska nämnden för halvledare är ett styrande organ som består av EU-medlemsstaternas företrädare på hög nivå och som inrättats genom artiklarna 28–30 i halvledarakten. Europeiska nämnden för halvledare ger kommissionen råd, stöd och rekommendationer i enlighet med kapitel V i halvledarakten.

II. **Anläggningar som är ”de första av sitt slag”**

1. **Definition av ”den första av sitt slag”**

Som redan nämnts kan **anläggningar som är de första av sitt slag** ansöka om status som **”integrerad produktionsanläggning”** (IPF-anläggning) eller **”EU-anläggning för uppdragstillverkning”** (OEF-anläggning). I artikel 2.11 i halvledarakten definieras ”första anläggning av sitt slag” som ”en ny eller en väsentligt uppgraderad anläggning för tillverkning ([4]) av halvledare eller en anläggning för produktion av utrustning eller centrala komponenter till sådan utrustning som huvudsakligen används vid tillverkning av halvledare och som tillhandahåller innovation med avseende på tillverkningsprocessen eller slutprodukten som ännu inte i väsentlig utsträckning finns och som det inte finns något åtagande om att det ska byggas en i unionen, inbegripet innovation som rör förbättringar av datorkraften eller skydds-, säkerhets- eller tillförlitlighetsnivån, energi- och miljöprestandan, processnoden eller substratmaterialet eller av genomförandet av produktionsprocesser som leder till effektivitetsvinster eller förbättrar återvinningsbarheten eller minskar insatsvarorna”.

För att en anläggning ska ses som först av sitt slag bedömer kommissionen om den erbjuder innovation på en nivå som ännu inte finns i EU. Den avgörande faktorn för att något ska betraktas som den första anläggningen av sitt slag är att det förs in ett innovativt inslag på den inre marknaden när det gäller tillverkningsprocesserna eller slutprodukten ([5]) som kan bygga på nya eller befintliga processnoder. Relevanta innovativa inslag kan ha att göra med processnoden eller substratmaterial eller metoder som leder till förbättringar av datorkraft eller andra prestandaegenskaper, energieffektivitet, skydds-, säkerhets- eller tillförlitlighetsnivån samt integrering av nya funktioner, såsom minneskapacitet. Integrering av olika processer som leder till effektivitetsvinster, och automatisering av kapsling och montering, är också exempel på innovation. När det gäller miljövinster kan innovativa inslag utgöras av minskning av den mängd energi, vatten eller kemikalier som används, eller förbättrad återvinningsbarhet. En lämplig referenskälla för att identifiera de områden där sådan innovation kan äga rum är IEEE:s International Roadmap for Devices and Systems, den internationella färdplanen för enheter och system (IRDS), som identifierar viktiga tekniska trender i fråga om enheter, system och all tillhörande teknik ([6]).

Enligt definitionen **bör tillverkningsanläggningen** inte bara vara innovativ, utan även **ha en innovationsförmåga som ännu inte i väsentlig utsträckning finns eller är planerad att etableras i EU.** Detta innebär att en tillverkningsanläggning som kan producera en jämförbar produkt eller har en jämförbar process eller prestanda i industriell skala inte redan bör finnas eller för närvarande vara på gång att inrättas i EU. Om sedan innovationen i fråga redan används till forskning och utveckling eller småskalig produktion i EU, utesluter inte detta nödvändigtvis att ny massproduktion kan räknas som först av sitt slag. En tillverkningsanläggning som planerar att använda ett nytt substratmaterial kan t.ex. räknas som först av sitt slag i EU, även om det substratmaterialet håller på att testas i en pilotlinje i en medlemsstat. Här ska noteras att det inte är uteslutet att flera parallella projekt kan erkännas som först av sitt slag om inget av dem tränger ut befintlig eller planerad privat verksamhet och om det inte finns någon risk för överkapacitet ([7]). Både installation av antingen en ny anläggning eller en väsentligt uppgraderad anläggning kan leda till att anläggningen betraktas som den första anläggningen av sitt slag.

2. **Definition av integrerad produktionsanläggning (IPF-anläggning) och av EU-anläggning för uppdragstillverkning (OEF-anläggning)**

För att uppmuntra till investeringar i ny produktionskapacitet, och samtidigt se till att man gynnar EU som helhet, fastställs i kapitel III i halvledarakten en ram för genomförandet av **två typer av anläggningar som är de första av sitt slag**. Dessa två typer återspeglar de två vanliga affärsmodellerna för anläggningar för tillverkning av halvledare i dagens halvledarindustrilandskap, och förklaras närmare i artiklarna 13 och 14 i halvledarakten.

([4]) I artikel 2.15 i halvledarakten definieras ’tillverkning av halvledare’ som alla skeden i produktionen och bearbetningen av halvledarplattor (inbegripet substratmaterial, frontend-tillverkning och backend-tillverkning), som krävs för att tillhandahålla en färdig halvledarprodukt.

([5]) Slutprodukten är på (potentiellt kapslad) halvledarnivå och inte på den nivå på enheten där halvledaren används.

([6]) Denna plan bygger på det tidigare arbetet med International Technology Roadmap for Semiconductors, den internationella färdplanen för teknik för halvledare (ITRS), som också definierade referensvärdet för processnoderna (i nanometer) till följd av transistorskalningens utveckling i linje med prognosen i Moores lag. IRDS innefattar för närvarande arbeten i olika internationella fokusgrupper på följande områden: mer Moore (skalning), mer än Moore, bortom CMOS, system och arkitektur, kapslingsintegrering, ”outside system connectivity”, kryogen elektronik och kvantinformationsbehandling, litografi, ”yield enhancement”, metrologi, fabriksintegrering, samt miljö, säkerhet, hälsa och hållbarhet.

([7]) Flera parallella projekt kan erkännas som först av sitt slag om det kan bevisas att verksamhet som får statligt stöd inte tränger ut befintlig eller planerad privat verksamhet. Varje förslag till statligt stöd kommer att bedömas på sakliga grunder för att undvika otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Detta omfattar en övergripande översyn av behovet för att undvika situationer med överkapacitet. Se fotnot 56 till meddelandet *En rättsakt om halvledare för Europa*, COM(2022) 45.

— Enligt artikel 13.1 i halvledarakten avses med **integrerade produktionsanläggningar** ”första anläggningar av sitt slag för tillverkning inbegripet, när så är relevant, design av halvledare eller för produktion av utrustning eller centrala komponenter till sådan utrustning som huvudsakligen används vid tillverkning av halvledare i unionen, som kan integrera andra steg i leveranskedjan och som bidrar till försörjningstryggheten och resiliensen i unionens halvledarekosystem och dessutom kan bidra till säkerheten i de globala leveranskedjorna för halvledare”. Med andra ord är IPF-anläggningar vertikalt integrerade anläggningar för tillverkning av halvledarkomponenter, som är involverade i frontend-tillverkning ([8]), produktion av utrustning eller centrala komponenter för sådan utrustning som främst används vid tillverkning av halvledare i EU samt i utformningen av integrerade kretsar eller tillhandahållandet av backend-tjänster ([9]), eller båda.

— Enligt artikel 14.1 i halvledarakten avses med **EU-anläggningar för uppdragstillverkning** ”första anläggningar av sitt slag i unionen för tillverkning av halvledare, som erbjuder produktionskapacitet till icke-anknutna företag och därigenom bidrar till försörjningstryggheten för den inre marknaden och resiliensen i unionens halvledarekosystem och dessutom kan bidra till säkerheten i de globala leveranskedjorna för halvledare”. OEF-anläggningar är alltså anläggningar för tillverkning av halvledare som avdelar åtminstone en del av sin produktionskapacitet åt att producera halvledare efter andra företags design, särskilt fabrikslösa företag.

3. Fördelar med statusen som IPF-anläggning och OEF-anläggning

Att få status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning medför åtskilliga fördelar för företagen.

(a) För det första föreskrivs i halvledarakten ett **rationaliserat sätt att arbeta med administrativa ansökningar**. Dessa bestämmelser är utformade för att hantera vanliga hinder för att etablera storskaliga anläggningar för tillverkning av halvledare, med avseende på den långa tid som krävs för att projekten ska kunna erhålla administrativa tillstånd och komplexa och fragmenterade tillståndsprocesser. Enligt artikel 18 kan projekt som erhållit statusen få fördelen av påskyndad behandling av administrativa ansökningar, exempelvis i fråga om miljöbedömningar och markplanering. Om de redan har upprättats enligt nationell förvaltningsrätt kan de tilldelas prioritetsstatus.

Dessutom står det i halvledarakten att försörjningstryggheten för halvledare får betraktas som en tvingande orsak som har ett väsentligt allmänintresse i den mening som avses i artiklarna 6.4 och 16.1 c i direktiv 92/43/EEG ([10]) (habitatdirektivet) och artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG ([11]) (ramdirektivet för vatten). Under exceptionella omständigheter tillåter direktiven att projekt genomförs trots att de har fått en negativ miljöbedömning, om vissa villkor är uppfyllda och det finns en tvingande orsak som har ett väsentligt allmänintresse. Denna bestämmelse i halvledarakten klargör att planering, uppförande och drift av IPF-anläggningar och OEF-anläggningar kan anses ha ett väsentligt allmänintresse under sådana omständigheter.

Enligt artikel 18.4 får medlemsstaterna, för att tillåta ansökningar och förbättra samordningen av den administrativa processen, använda sig av en metod med ”gemensam kontaktpunkt” och utse en myndighet med ansvar för att underlätta och samordna administrativa ansökningar som är kopplade till planering, uppförande och drift av anläggningarna. Varje utsedd myndighet får utse en samordnare som fungerar som gemensam kontaktpunkt för IPF-anläggningen eller OEF-anläggningen.

b. För det andra kan IPF-anläggningar och OEF-anläggningar få **prioriterad tillgång till de pilotlinjer som inrättats inom ramen för initiativet chip för Europa inom pelare 1 i halvledarakten**. Detta innebär till exempel att deras ansökan om att använda pilotlinjerna skulle kunna påskyndas och få förmånsbehandling (men utan att utesluta eller hindra att andra faktiskt får tillträde).

([8]) Med *frontend-tillverkning* avses hela bearbetningsprocessen för halvledarplattan (wafer) (artikel 2.16). Verksamheterna med frontend-tillverkning på IPF-anläggningar och OEF-anläggningar kan innefatta ett av eller samtliga steg i bearbetningsprocessen för en halvledarplatta (wafer), med början i olika substratmaterial (Si, SiC, SOI osv.).

([9]) Med *backend-tillverkning* avses kapsling, montering och testning av varje enskild integrerad krets (artikel 2.17).

([10]) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

([11]) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

c. Att bli beviljad status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning innebär, för det tredje, att en anläggning är **först av sitt slag och bidrar till försörjningstryggheten i EU**. Kommissionen tar separat hänsyn till bland annat denna aspekt i ett eventuellt **förfarande för statligt stöd** baserat på artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), enligt vad som tillkännages i meddelandet *En rättsakt om halvledare för Europa* ([12]), om en medlemsstat skulle föreslå att stödja en sådan anläggning med hjälp av statligt stöd. Aspekterna rörande först av sitt slag i halvledarakten (EU) 2023/1781 och bedömningen av statligt stöd hänger nära samman. Kommissionen får godkänna offentligt stöd för etablering i EU av anläggningar som är de första av sitt slag, enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget. Denna strategi kompletterar de riktlinjer för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse som bygger på artikel 107.3 b i EUF-fördraget och som är avsedda att stödja forsknings- och innovationsprojekt i flera länder fram till den första industriella utbyggnaden på områden av gemensamt intresse. Strategin stöder därmed ett annat stadium i innovationscykeln. Även om ordalydelsen i halvledarakten (EU) 2023/1781 inte påverkar tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget, kommer kommissionens avdelningar att ta hänsyn till erkännandet av aspekten ”först av sitt slag” när det gäller projekt som de bedömer för statligt stöd.

A. *Synergier med och skillnader mot statligt stöd*

Det kan hända att en medlemsstat föreslår att ett projekt som ansöker om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning även ska få statligt stöd. Det är då viktigt att understryka att **ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning är ett helt annat förfarande än bedömningen av statligt stöd**. **De två förfarandena kan därför kräva olika typer av information.**

Ansökningsförfarandet för statusen som IPF-anläggning och OEF-anläggning är avsett att säkerställa att det ansökande företagets anläggning motsvarar definitionen och uppfyller tillhörande villkor i antingen artikel 13 eller artikel 14 i halvledarakten, och förfarandet måste utföras av det ansökande företaget. Förfarandet för statligt stöd inleds däremot genom en anmälan från en medlemsstat och omfattar en bredare rättslig och ekonomisk bedömning av den offentliga stödåtgärd som är avsedd att beviljas det ansökande företaget. Bedömningen görs dessutom på grundval av ett antal kumulativa villkor enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget, för att säkerställa att åtgärden gynnar den ekonomiska verksamhet som den syftar till att underlätta och inte negativt påverkar handelsförhållandena i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

Om planen är att ge statligt stöd, uppmanas de företag som vill ansöka om status som IPF-anläggning och OEF-anläggning samt den eller de berörda medlemsstaterna att **samtidigt anmäla till kommissionen** att dessa två processer inleds.

Om förfarandet för statligt stöd redan har inletts eller avslutats, uppmanas sökande till status som IPF-anläggning och OEF-anläggning att lämna in sin ansökan om denna status så snart som möjligt och att **ange referensen till det aktuella statliga stödet i ansökningsformuläret**. Om de som ansöker om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning har relevanta handlingar som lämnats in av den anmälande medlemsstaten i förfarandet för statligt stöd och har laglig rätt att använda sådana handlingar, uppmanar kommissionens avdelningar dessa företag att **återanvända sådana styrkande handlingar och beskrivningar** i sin separata ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning (se även avsnitt III.2). På liknande sätt kan sökande som ansöker om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning, i samförstånd med och via medlemsstaten i förfarandet för statligt stöd, i möjligaste mån återanvända handlingar som lämnats in i samband med ansökan om sådan status även till förfarandet för statligt stöd. Om möjligt kommer **dessa två förfaranden med respektive bedömningar att genomföras parallellt**. Kommissionens berörda avdelningar kommer att ha nära kontakt med varandra för att på bästa sätt samordna arbetet med de kriterier som ska vara uppfyllda för IPF-anläggningar respektive OEF-anläggningar, i syfte att påskynda beslutsfattandet och undvika ytterligare bördor för de sökande. Kommissionens berörda avdelningar kommer också att försöka fatta beslut samtidigt, men tidsramen beror på om informationen från både sökanden och medlemsstaten eller medlemsstaterna är fullständig och på de sakliga grunderna i varje enskilt fall som granskas.

B. *Föransökningsfas*

Kommissionens erfarenheter av förfarandet för statligt stöd visar att det är värdefullt med kontakter före anmälan ([13]). De gör det möjligt för kommissionen och den anmälande medlemsstaten ([14]) att informellt och i förtroende diskutera de rättsliga och ekonomiska aspekterna av ett föreslaget projekt innan anmälan görs, och därigenom kan anmälningarna bli mer kvalitativa och fullständiga. I samband med detta kan medlemsstaten och kommissionen också tillsammans utarbeta konstruktiva förslag för att lösa problematiska delar av en planerad åtgärd. Den här fasen skapar en möjlighet att påskynda behandlingen av anmälningar så snart de formellt har lämnats in till kommissionen. Kommissionen anser att dessa överväganden i tillämpliga delar även gäller vid ansökningar om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning, i form av en ”föransökningsfas”.

([12]) Meddelande från kommissionen av den 8 februari 2022, COM(2022) 45 final. Meddelandet finns tillgängligt på alla officiella språk i EU.

([13]) Regler om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd, finns på https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/best_practices_code_en.pdf.

([14]) Vid förfaranden för statligt stöd kan endast den eller de berörda medlemsstaterna lämna in (för)anmälan.

Föransökningsfasen är en möjlighet för sökanden att diskutera med kommissionen och få vägledning om hur man ser till att lämna in all information som krävs. När en föransökningsfas är fruktbar ger den också en bättre uppfattning om alla väsentliga problem som kan tas upp angående ett planerat projekt. **Det är viktigt att understryka att det inte är obligatoriskt med en föransökan.** Företagen kanske framför allt vill överväga en föransökan om deras projekt har särskilda inslag eller särskilda egenskaper som gör det praktiskt att ha informella förhandsdiskussioner med kommissionens avdelningar.

För att möjliggöra en konstruktiv och effektiv föransökningsfas ligger det i sökandens intresse att förse kommissionen med den information som den kommer att behöva för att bedöma det planerade projektet, med hjälp av ett utkast till ansökningsformulär. För att ansökan ska kunna behandlas snabbare är kontakter före ansökan, t.ex. e-post och konferenssamtal, i princip att föredra framför möten.

Förhandskontakter inför en ansökan bör inte vara längre än två månader, och sker i strikt förtroende för att kommissionen ska ge en **icke-bindande** och informell vägledning i syfte att den formella ansökningsprocessen efteråt ska gå smidigare.

Kommissionen kommer därför inte att tillhandahålla någon formell eller officiell bedömning i detta skede. **Företagen förväntas särskilt inte åta sig** att fullgöra några av de skyldigheter som är kopplade till statusen som IPF-anläggning eller OEF-anläggning.

4. Skyldigheter till följd av statusen som IPF-anläggning och OEF-anläggning

Utöver de åtaganden som görs för att kunna ansöka om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning (själva genomförandet av dessa övervakas av kommissionen, se fler detaljer i avsnitt III), måste företag som erhåller status som **IPF-anläggning eller OEF-anläggning efterleva artikel 26** i halvledarakten. I den artikeln står att om ”krisfasen aktiveras enligt artikel 23 får kommissionen ålägga integrerade produktionsanläggningar och EU-anläggningar för uppdragstillverkning att **godta och prioritera en order på krisnödvändiga produkter (prioritetsklassad order)**”.

Både aktiveringen av **krisfasen** och tillämpningen av **prioritetsklassade order, som ”sista utvägar”, är underställda mycket specifika kriterier och villkor** för att säkerställa att de är **nödvändiga och proportionella**.

A. *Krisfasen*

Krisfasen för halvledare bör aktiveras om det finns konkreta, allvarliga och tillförlitliga bevis för en sådan kris. En halvledarkris inträffar om det uppstår allvarliga avbrott i försörjningen av halvledare eller allvarliga hinder för handeln med halvledare i EU som orsakar betydande brist på halvledare, halvfabrikat, råvaror eller bearbetade varor, och om sådana betydande brister hindrar leverans, reparation och underhåll av väsentliga varor som används av kritiska sektorer ([15]) (till exempel medicinsk och diagnostisk utrustning) i en sådan utsträckning att krisen får allvarliga negativa effekter för de kritiska sektorernas funktion på grund av dessa sektorers inverkan på samhället, ekonomin och säkerheten i EU. Krisen erkänns som sådan genom en genomförandeakt från rådet. **Om en krisfas inleds och om det är nödvändigt för att hantera en halvledarkris i EU** kan kommissionen undantagsvis ges möjlighet att vidta vissa nödåtgärder som ingår i en **verktygslåda för nödsituationer** som fastställs i halvledarakten. Genomförandet av varje åtgärd äger rum efter dialog med europeiska nämnden för halvledare ([16]) och sker endast i den mån det är nödvändigt, lämpligt och proportionerligt, i enlighet med EU:s internationella åtaganden.

([15]) Kritiska sektorer definieras i bilaga IV till halvledarakten och utgörs av energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälsa, dricksvatten, avloppsvatten, digital infrastruktur, offentlig förvaltning, rymdfrågor, produktion, bearbetning och distribution av livsmedel, försvar, samt säkerhet.

([16]) Se fotnot 5 i denna vägledning och artiklarna 28–30 i halvledarakten.

Verktygslådan för nödsituationer består av flera verktyg:

— **Begäranden om information** (artikel 25): För att få en bättre uppfattning om störningar i försörjningskedjan och kunna fatta beslut vid en kris, har kommissionen enligt halvledarakten befogenhet att skicka ut tvingande begäranden om information om produktionsförmåga, produktionskapacitet och pågående primära störningar, och om andra befintliga data som behövs för att bedöma krisens karaktär eller identifiera och bedöma vilka begränsnings- eller nödåtgärder som skulle kunna sättas in.

— **Prioritetsklassade order** (artikel 26): Se punkt B nedan.

— **Gemensamma inköp** (artikel 27): Som ett ytterligare instrument för att säkerställa att resurser tilldelas till prioriterade områden, föreskrivs i halvledarakten en ram för gemensamma inköp av krisnödvändiga produkter.

Dessutom kan europeiska nämnden för halvledare yttra sig om behovet av att införa skyddsåtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 ([17]) (t.ex. exporttillstånd).

B. *Prioritetsklassade order*

Eftersom det saknas instrument för att säkerställa att det vid en brist tilldelas lämpliga resurser i EU till särskilt utsatta kritiska sektorer, föreskrivs som en åtgärd mot detta i halvledarakten en skyldighet för IPF-anläggningar och OEF-anläggningar att utföra prioritetsklassade order. Detta innebär en verkställbar skyldighet att godta och prioritera en order på krisnödvändiga produkter.

I tillämpliga fall kan denna **skyldighet åläggas andra halvledarföretag** som har godtagit en sådan möjlighet i samband med **mottagandet av offentligt stöd**. Enligt artikel 26.3 måste dessutom ett halvledarföretag som är etablerat i unionen **underrätta kommissionen** om det **omfattas av en åtgärd gällande en prioritetsklassad order från ett tredjeland**. Om den skyldigheten har en väsentlig påverkan på driften av vissa kritiska sektorer får kommissionen, när så är nödvändigt och proportionerligt, ålägga företaget att godta och prioritera order på krisnödvändiga produkter.

Prioritetsklassade order ska begränsas till mottagare som använder halvledare i kritiska sektorer och till företag som levererar till kritiska sektorer vars verksamhet störs eller riskerar att störas och som, efter att ha genomfört lämpliga riskreducerande åtgärder, inte har kunnat undvika eller mildra effekterna av bristen. Kommissionen får begära att en mottagare bevisar detta på lämpligt sätt.

Denna skyldighet kan fastställas genom ett **kommissionsbeslut** riktat till det enskilda företaget, efter en bedömning av de särskilda omständigheterna i ärendet och endast om det är nödvändigt och proportionerligt, med beaktande av företagets legitima mål och de kostnader och ansträngningar som krävs för varje förändring av tillverkningsserien. I kommissionens beslut anges produkten, kvantiteten och tidsfristen. Varje sådan order bör läggas till ett **skäligt och rimligt pris**. Företag som utför en prioritetsklassad order får i sin tur ett **ansvarsskydd** för varje åsidosättande av avtalsförpliktelser som krävs för att följa en sådan order. Kommissionen kommer att anta en genomförandeakt som fastställer de vidare praktiska och operativa arrangemangen för hur prioritetsklassade order ska fungera (artikel 26.8).

I artikel 26.6 i halvledarakten sägs följande: ”Innan kommissionen utfärdar prioritetsklassade order [...] ska den ge den avsedda mottagaren av en prioritetsklassad order möjlighet att yttra sig om orderns genomförbarhet och detaljer. **Kommissionen får inte utfärda den prioritetsklassade ordern om**

(a) företaget inte kan utföra den prioritetsklassade ordern på grund av otillräcklig produktionsförmåga eller produktionskapacitet eller av tekniska skäl, även om ordern ges förmånsbehandling,

(b) godtagandet av ordern skulle innebära en orimlig ekonomisk börda och medföra särskilda svårigheter för företaget, inbegripet betydande risker för driftskontinuiteten.”

([17]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 om gemensamma exportregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 34).

När sökanden väl har fått status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning **blir den rättsligt skyldig att iaktta bestämmelserna om prioritering av order** i kristider enligt halvledarakten. Kommissionen kommer att be företagen att uttryckligen bekräfta det åtagandet under ansökningsförfarandet.

III. Ansökan om status som integrerad produktionsanläggning eller EU-anläggning för uppdragstillverkning

Följande avsnitt innehåller en rad **frågor och svar** (enligt artikel 15 i halvledarakten) som ger sökanden vägledning om **ansökningsprocessen, de handlingar som krävs och lämpligt format**. Detta kompletterar ansökningsformuläret och checklistan i avsnitt IV.

Denna vägledning bygger på de erfarenheter kommissionens avdelningar undan för undan får av ansökningar om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning i enlighet med halvledarakten. I vägledningen tas hänsyn till domstolens och tribunalens rättspraxis. Kommissionen kan se över denna vägledning mot bakgrund av framtida utveckling och nya insikter.

Analysen av ansökningar om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning påverkar inte den tolkning av halvledarakten som domstolen eller tribunalen kan göra. Kommissionen åtar sig att behandla all information som den kan erhålla i en ansökan om erkännande som IPF-anläggning eller OEF-anläggning med största konfidentialitet och att använda sådan information, som omfattas av tystnadsplikten enligt artikel 339 i EUF-fördraget och av interna kommissionsregler om säker hantering av uppgifter (särskilt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 ([18])), endast vid tillämpning av halvledarakten.

1. Vem kan ansöka om att erhålla status som IPF-anläggning och OEF-anläggning?

I artikel 15.1 i halvledarakten står det att ett ”**företag eller ett företagskonsortium får lämna in en ansökan till kommissionen** om att ett projekt ska beviljas status som integrerad produktionsanläggning eller EU-anläggning för uppdragstillverkning”. Emellertid behöver vissa kriterier vara uppfyllda för att statusen ska beviljas (se svaret på fråga 2).

2. Vilka är kraven som kommissionen beaktar när den bedömer en ansökan?

När kommissionen bedömer en ansökan kontrollerar den en rad krav som ska ha uppfyllts och handlingar som ska ha lämnats in enligt förteckningen nedan.

Observera att de dokument som tillhandahålls inom ramen för förfarandet för godkännande av statligt stöd också är användbara för bedömningen av ansökningar om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning. De som ansöker om status som IPF-anläggning och OEF-anläggning, och som redan är involverade i eller har avslutat ett förfarande för statligt stöd, uppmanas att **lämna den relevanta referensen till detta statliga stöd** i ansökningsformuläret. Om de som ansöker om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning har relevanta handlingar som lämnats in av den anmälande medlemsstaten i förfarandet för statligt stöd, och har laglig rätt att använda sådana handlingar, uppmanar kommissionens avdelningar dessa företag att **återanvända sådana styrkande handlingar och beskrivningar** i sin separata ansökan om status som IPF-anläggning och OEF-anläggning. Alternativt kan sökande företag också tillhandahålla den anmälande medlemsstatens tillstånd till att vissa handlingar som lämnats in i samband med anmälan av statligt stöd också får användas till ansökningsprocessen. Sådana särskilt identifierade handlingar behöver inte lämnas in på nytt. På liknande sätt kan sökande som ansöker om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning, i samförstånd med och via medlemsstaten i förfarandet för statligt stöd, i möjligaste mån återanvända handlingar som lämnats in i samband med ansökan om sådan status även till förfarandet för statligt stöd. Observera att detta gäller för alla kriterier som bedöms i ansökan om status som IPF-anläggning och OEF-anläggning, så länge som de dokument och beskrivningar som använts i förfarandet för statligt stöd kan användas för att visa att de kriterier och krav som beskrivs nedan är uppfyllda. Om så inte är fallet måste nya handlingar och bevis, eller lämpliga tillägg, tillhandahållas.

A. *Först av sitt slag*

Kommissionen beaktar först **om anläggningen har karaktär av att vara först av sitt slag** (punkt 1 i ansökningsformuläret), i enlighet med artikel 13.2 eller 14.2 i halvledarakten.

([18]) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

Sökanden ska beskriva projektet i enlighet med definitionen av ”först av sitt slag”. Om ett beslut om statligt stöd, där anläggningens karaktär som ”först av sitt slag” erkänns, redan har anmälts kommer det erkännandet också att räknas vid förfarandet enligt halvledarakten. Sökanden bör särskilt specificera det eller de innovativa inslag som dess anläggnings tillverkningsprocess eller slutprodukt för med sig till den inre marknaden och som ännu inte finns på marknaden eller har planerats att etableras i EU. Sökanden bör klargöra hur dess projekt skiljer sig från befintliga anläggningar och – enligt sökandens kännedom – planerade projekt (med eller utan offentligt stöd) i EU.

Sökanden bör tillhandahålla belägg från offentliga källor eller marknadskännedom beträffande befintliga eller planerade anläggningar som använder liknande teknik, och förklara i detalj hur de skiljer sig från den sökande anläggningens teknik.

Förklaringen bör **inte vara längre än 5 000 tecken (ca tre sidor). Styrkande handlingar kan laddas upp till mappen ”01-First-of-a-kind” i S-CIRCABC**.

Som eventuellt relevanta handlingar för att visa att anläggningen är först av sitt slag räknas marknadsundersökningar och rapporter om anläggningens verksamhet och produkter, intern dokumentation av projekt och/eller dokument som används av styrelsen för internt beslutsfattande. Se även avsnitt II i denna vägledning.

B. *Åtagande att uppfylla kriterierna i artikel 13.3 eller artikel 14.3 i halvledarakten*

För det andra begär kommissionen att sökanden, i punkt 2 i ansökningsformuläret, **åtar sig att uppfylla kriterierna för en IPF-anläggning eller OEF-anläggning**, så som de fastställs i artikel 13.3 respektive 14.3 i halvledarakten. Kriterierna är följande:

(a) *Positiv inverkan* (punkt 2.1 i ansökningsformuläret): Företaget måste bevisa att dess inrättande av anläggningen kommer att ha en tydlig positiv inverkan på värdekedjan för halvledare i EU, med spridningseffekter utöver det berörda företaget eller den berörda medlemsstaten, på medellång till lång sikt, med tanke på att säkerställa försörjningstryggheten och resiliensen i halvledarekosystemet, inbegripet tillväxten hos uppstartsföretag och små och medelstora företag, och bidra till EU:s gröna och digitala omställning.

Förklaringen bör **inte vara längre än 5 000 tecken (ca tre sidor).**

Möjliga spridningseffekter kommer att beaktas från fall till fall.

I skäl 34 till halvledarakten beskrivs diverse åtgärder för att skapa positiv inverkan som sökanden kan ta upp för att få sin anläggning betraktad som en IPF-anläggning eller OEF-anläggning. Några exempel på detta är att

— ge tredje parter tillträde till tillverkningsanläggningar mot en marknadsmässig avgift,

— tillhandahålla processdesignsatser (Process Design Kits) till mindre designföretag eller till den virtuella designplattformen (artikel 5 i halvledarakten),

— sprida resultaten av sin FoU-verksamhet,

— delta i forskningssamarbete med europeiska universitet och forskningsinstitut,

— samarbeta med nationella myndigheter eller utbildnings- och yrkesutbildningsinstitutioner för att bidra till kompetensutveckling,

— bidra till unionsomfattande forskningsprojekt, eller

— erbjuda särskilda stödmöjligheter för uppstartsföretag och små och medelstora företag.

Inverkan på flera medlemsstater, bland annat när det gäller sammanhållningsmålen, bör betraktas som en indikator på IPF-anläggningars eller OEF-anläggningars tydliga positiva inverkan på värdekedjan för halvledare i EU.

Endast för EU-anläggningar för uppdragstillverkning ([19]): Kommissionen tar hänsyn till i vilken mån sökanden erbjuder frontend- och/eller backend-produktionskapacitet till företag som inte är relaterade till anläggningen, om det finns tillräcklig efterfrågan.

([19]) Artikel 14.3 a.

(b) *Försäkran om att inte omfattas av extraterritoriell tillämpning av skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som åläggs av tredjeländer* (punkt 2.2 i ansökningsformuläret): Sökanden ombes att lämna en försäkran om att den inte omfattas av extraterritoriell tillämpning av skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som åläggs av tredjeländer, något som skulle kunna undergräva dess förmåga att använda sin infrastruktur och programvara, sina tjänster, anläggningar, tillgångar, resurser och immateriella rättigheter eller den kunskap som krävs för att fullgöra skyldigheten att utföra prioritetsklassade order inom ramen för halvledarakten. Dessutom åtar sig sökanden att underrätta kommissionen om en sådan skyldighet uppstår.

Om det kan förväntas att en IPF-anläggning eller OEF-anläggning kommer att omfattas av en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som åläggs av ett tredjeland, samtidigt med en motstridig skyldighet från kommissionen, ombes sökanden att organisera och sekvensera sin produktionskapacitet på ett sådant sätt att de skyldigheter som kommissionen ålägger kan fullgöras.

En sådan försäkran kan till exempel ges i en skriftlig förklaring och måste innehålla ett åtagande att underrätta kommissionen om en sådan händelse inträffar.

Observera att försäkran **inte bör vara längre än 5 000 tecken (ca tre sidor).**

Beviset för att ett företag inte omfattas av extraterritoriell tillämpning av skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som åläggs av tredjeländer bör laddas upp till mappen ”02-IPF-OEF compliance criteria” i S-CIRCABC.

Skyldigheter som måste anmälas till kommissionen är varje annan prioritetsklassad order som företaget godtagit från länder utanför EU, eller varje skyldighet som ålagts företaget genom lagstiftning eller avtal om att tillhandahålla en allmännyttig tjänst till ett land utanför EU, som kan äventyra eller strida mot företagets förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt halvledarakten.

(c) *Investering i fortsatt innovation* (punkt 2.3 i ansökningsformuläret): Företaget ombes åta sig fortsatt innovation i syfte att uppnå konkreta framsteg i halvledarteknik eller förbereda nästa generations teknik.

Observera att förklaringen **inte bör vara längre än 5 000 tecken (ca tre sidor).**

Ett sådant åtagande skulle exempelvis kunna innebära att man bidrar till genomförandet av pelare 1 i halvledarakten genom att tillhandahålla kunskaper och färdigheter när det gäller att utarbeta pilotlinjer, noga följa dem och bidra till deras utveckling. Åtagandet skulle också kunna vara att installera en förproduktionsanläggning i sina anläggningar för att överföra resultaten av en pilotlinjeinsats från ett labb (t.ex. en forsknings- och teknikorganisation) till tillverkning. Åtagandet skulle kunna påvisas genom planering av investeringar i mer avancerade processnoder (som exempelvis förbättrar datorkraft och energieffektivitet), bidrag till utarbetandet av pilotlinjer eller att man har förproduktionsanläggningar i lokalerna osv. Sökanden bör förklara på vilket sätt anläggningen är inriktad på att föra innovation till EU och uppnå konkreta framsteg inom halvledarteknik och/eller förbereda nästa generations teknik och halvledare.

Det är viktigt att företaget visar hur det planerar att leverera fortsatt innovation (t.ex. genom att nämna årliga investeringar i FoU eller fastställa konkreta delmål på vägen mot att lansera nya banbrytande halvledare och produkter). I halvledarakten föreskrivs inga särskilda nyckeltal för att mäta fortsatt innovation, men det sökande företaget måste använda tydliga innovationsmått för att skilja fortsatt innovation från den dagliga verksamheten.

(d) *Avsikt att investera i utbildning och kompetens* (punkt 2.4 i ansökningsformuläret): Sökanden måste förklara på vilket sätt dess projekt konkret kommer att stödja tillförseln av arbetskraft i EU genom att utveckla och genomföra praktik och kompetensutveckling och genom att öka reserven av kvalificerade och kompetenta arbetstagare.

Observera att förklaringen **inte bör vara längre än 5 000 tecken (ca tre sidor).**

Styrkande underlag bör laddas upp till mappen ”02-IPF-OEF compliance criteria” i S-CIRCABC.

Sökanden bör nämna utbildnings- och fortbildningskurser som har planerats för att utöka reserven av kvalificerad och kompetent arbetskraft i EU. Sökanden bör klargöra skillnaden mellan vanliga utbildningskurser för personal och verksamheter som är särskilt avsedda att få anställda med den mest lämpliga och behövda kompetensen i halvledarsektorn i EU.

Sökanden skulle till exempel kunna redogöra närmare för sin avsikt att arbeta med ett tekniskt universitet för att synliggöra arbetstillfällen på halvledarområdet och göra studenterna mer intresserade av dem. På liknande sätt skulle sökanden kunna nämna partnerskap med experter på tekniska forskningscentrum. Sökanden kan också visa upp inskolningsprogram, workshoppar och utbildningar som ska ge befintliga anställda kompetens för framtiden. Exempelvis kan efterfrågan på digital och analytisk kompetens öka när det gäller teknik och tillverkning. Slutligen kan det även vara till hjälp att nämna karriärutvecklingsmöjligheter för talangfulla anställda.

C. *Affärsplan (artikel 15.2 b i halvledarakten)*

För det tredje måste kommissionen genom ansökan kunna få en uppfattning om företagets **affärsplan med en utvärdering av anläggningens ekonomiska och tekniska bärkraft** (punkt 3 i ansökningsformuläret). Affärsplanen måste omfatta anläggningens hela livslängd, inklusive uppgifter om eventuellt offentligt stöd som planeras att tas emot från staten eller statsägda företag i den medlemsstat där anläggningen är installerad eller andra länder i eller utanför EU.

Kommissionen ger ingen vägledning om något särskilt format för dessa handlingar. Innehållet i handlingarna bör vara tydligt och koncist.

Observera att förklaringen **inte bör vara längre än 15 000 tecken (dvs. upp till tio sidor).**

Styrkande underlag bör laddas upp till mappen ”03-Business plan” i S-CIRCABC.

Alla uppgifter som lämnas här kommer endast att användas i enlighet med halvledarakten och omfattas av tystnadsplikten enligt artikel 339 i EUF-fördraget och av interna kommissionsregler om säker hantering av uppgifter, särskilt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443.

D. *Dokumentation av sökandens erfarenhet (artikel 15.2 c i halvledarakten)*

För det fjärde måste kommissionen genom ansökan kunna bedöma **sökandens erfarenhet** av att installera och driva liknande anläggningar (se punkt 4 i ansökningsformuläret). Detta kan påvisas genom tillhandahållandet av en **verksamhetsrapport** för de föregående åren eller en beskrivning av projektteamet och respektive relevant erfarenhet av att hantera liknande projekt och/eller driva liknande anläggningar. Om ingen verksamhetsrapport finns tillgänglig föreslår kommissionen att man upprättar en specifikt för denna ansökan och låter den certifieras av ett juridiskt ombud.

Nämnda dokument bör laddas upp till mappen ”04-Proven experience” i S-CIRCABC.

E. *Handling som styrker beredskapen, hos den eller de medlemsstater där sökanden avser att inrätta sin anläggning, att underlätta inrättandet av anläggningen (artikel 15.2 d i halvledarakten)*

För det femte måste kommissionen genom ansökan kunna kontrollera att sökanden tillhandahållit en lämplig **handling som styrker att den eller de medlemsstater** där den sökande avser att inrätta sin anläggning **har beredskap att stödja inrättandet av en sådan anläggning** (se punkt 5 i ansökningsformuläret).

Detta dokument kan vara en skrivelse från medlemsstaten (t.ex. från relevant minister, beroende på nationell behörighet) eller ett preliminärt beslut av medlemsstaten om att (ekonomiskt, administrativt eller på annat sätt) stödja inrättandet av sökandens anläggning.

Det räcker inte att ange en abstrakt avsikt från medlemsstaten att stödja anläggningar som liknar den avsedda anläggningen. Medlemsstatens stöd kan, men behöver inte, innefatta ett monetärt stöd.

Handlingen bör laddas upp till mappen ”05-Member State support” i S-CIRCABC.

F. *Förekomst av strategier och planer för immateriella rättigheter (artikel 15.2 e i halvledarakten)*

Innovativa högteknologiska företag utsätts i allt högre grad för olaglig anskaffning av konfidentiell information, företagshemligheter och skyddade uppgifter, såsom stöld av immateriella rättigheter, otillåten kopiering, påtvingad tekniköverföring, industrispionage och konfidentialitetsbrott, som begås av aktörer inom men i synnerhet utanför EU. Utvecklingen på senare tid (t.ex. ökad utkontraktering, längre globala värdekedjor och ökad användning av informations- och kommunikationsteknik) har ökat den risken. Om någon olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer konfidentiell information, företagshemligheter och skyddade uppgifter äventyrar detta företagens möjligheter att genom innovationsrelaterade satsningar uppnå de vinster som tillfaller den som är först på marknaden.

Sökanden måste (se punkt 6 i ansökningsformuläret) styrka att det finns lämpliga strategier, inbegripet tekniska skyddsåtgärder och genomförandeåtgärder, för att

(a) **säkerställa skyddet av icke-röjd information**,

(b) **säkerställa skyddet av immateriella rättigheter**, särskilt för att förhindra obehörigt röjande av företagshemligheter eller läckage av känslig ny teknik.

Sökanden kan t.ex. lämna in interna företagsstrategier eller handböcker för anställda, avtal mellan immaterialrättsinnehavare och leverantörer såsom tillverkningsanläggningar, intyg om överensstämmelse eller uppförandekoder för branschen, oavsett om de är frivilliga eller obligatoriska.

Det är att föredra om den befintliga företagsstrategin är skriven i enkla ordalag och på ett tydligt, koncist språk med väldefinierade åtgärder. Åtgärderna bör tydligt ange hur instruktionerna i företagsstrategin kommer att genomföras för att på lämpligt sätt skydda information, data och immateriella rättigheter.

Dokument som visar att det finns skydd för dessa två aspekter bör laddas upp till mappen ”06-Protection of sensitive information” i S-CIRCABC.

G. *Åtagande att prioritera order i kristider (artikel 26 i halvledarakten)*

En sökande som fått status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning är rättsligt skyldig att iaktta bestämmelserna om prioritering av order i kristider enligt halvledarakten. I samband med ansökningsförfarandet ombes företagen i punkt 2.2 i ansökningsformuläret att uttryckligen bekräfta att de har godtagit åtagandet att fullgöra den skyldighet som statusen som IPF-anläggning och OEF-anläggning medför i fråga om prioritetsklassade order, enligt beskrivningen i artikel 26 i halvledarakten.

3. **Vilket förfarande följer kommissionen när den bedömer ansökningarna?**

I enlighet med artikel 15 i halvledarakten bedömer kommissionen en ansökan genom ett rättvist och öppet förfarande på grundval av de kriterier och exempel som nämns i svaret på fråga 2 och enligt den rutin som anges i artikel 15 i halvledarakten. **Bedömningen är indelad i fyra faser**, enligt beskrivningen nedan. Den **tidsfrist** som anges **för varje fas är anpassad efter att kommissionen måste behandla en ansökan och anta ett beslut inom sex månader från mottagandet av en fullständig ansökan**. En ofullständig ansökan kan – när som helst under förfarandet – leda till förseningar i ansökningsprocessen.

A. *Mottagande av ansökan och bedömning på den första nivån (kontroll av webbformuläret)*

Genom Futurium-plattformen kan företagen visa sitt intresse för att ansöka om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning, genom att fylla i ett **webbformulär** med sina identitetsuppgifter och en kortfattad beskrivning av anläggningen och projektet (se mer information i bilagan). Så snart ansökan har lämnats in får sökanden ett automatiskt meddelande från Futurium-plattformen och kommissionen underrättas.

När sökanden väl har blivit underrättad börjar kommissionen kontrollera att webbformuläret har fyllts i korrekt. I detta skede i förfarandet får kommissionen vid behov kontakta företaget via den e-postadress som anges i webbformuläret för att begära ytterligare uppgifter eller information.

När kommissionen kan verifiera sökandens identitet och avsikt inbjuds sökanden till en undergrupp i Futurium som endast är tillgänglig för sökanden och kommissionen. Inom denna undergrupp underrättar kommissionen sökanden och delar länken till den säkrade plattformen S-CIRCABC, där sökanden kan fortsätta med sin ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning. I S-CIRCABC ombes sökanden ladda upp den ifyllda ansökan med tillhörande styrkande handlingar.

När sökanden har laddat upp alla de handlingar och bevis som behövs, bekräftar kommissionen för sökanden genom undergruppen i Futurium att ansökan har slutförts och nu går in i bedömningen på den andra nivån.

Tidsramarna nedan är indikativa och bygger på en uppskattning av den tid som krävs för att bedöma ansökan i varje skede av förfarandet.

— Mottagningsfasen och bedömningsfasen på den första nivån bör pågå i **två veckor**.

B. *Bedömning på den andra nivån (ansökans fullständighet)*

På detta stadium bedömer kommissionen om **alla dokument är inkluderade och tekniskt läsbara**. Om kommissionen anser att informationen i ansökan är ofullständig ombes den sökande att i undergruppen i Futurium lämna in de ytterligare uppgifter som krävs för att utan onödigt dröjsmål göra ansökan fullständig.

— När kommissionen uppskattar att ansökan är **fullständig** och innehåller alla relevanta handlingar och uppgifter, underrättar den **inom två veckor** sökanden via undergruppen i Futurium om att bedömningen på den tredje och sista nivån har inletts.

C. *Bedömning på den tredje nivån (uppfyllande av kriterierna för status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning)*

I bedömningen på den tredje nivån undersöks **om kriterierna för status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning, och för projektets bärkraft, är uppfyllda**, som det beskrivs i svaret på fråga 2. För det sistnämnda bedömer kommissionen den affärsplan som styrker projektets ekonomiska bärkraft, dokumentationen av den sökandes erfarenheter och den skrivelse eller handling som styrker att den eller de medlemsstater på vars territorium anläggningen etableras har beredskap att underlätta inrättandet av den. Med denna dokumentation kan kommissionen på ett målinriktat sätt ge statusen till projekt med dokumenterade utsikter till framgång.

— Bedömningen på den tredje nivån kan pågå mellan tre och fyra månader av det totala antalet sex månader, beroende på hur komplicerat det inlämnade projektet är och om det finns en tidigare bedömning av det inom ramen för förfarandet för statligt stöd.

D. *Råd från europeiska nämnden för halvledare och beslut*

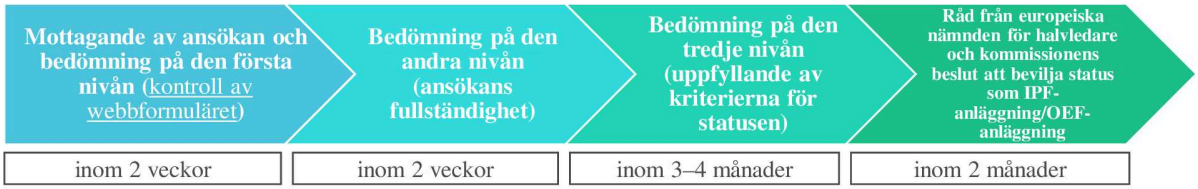
När kommissionen har fullbordat sin bedömning samråder den med **europeiska nämnden för halvledare** på grundval av de icke-konfidentiella uppgifter som sökanden lämnat och i enlighet med den ram för informationssäkerhet som kommissionen använder samt alla sekretessregler (se nedan).

Med alla synpunkter från europeiska nämnden för halvledare i åtanke slutför kommissionen sin bedömning och meddelar sökanden ett **kommissionsbeslut via e-post**. Beslutet offentliggörs också senare i Futurium. I den offentliga versionen av beslutet tas alla hänvisningar till konfidentiella uppgifter bort.

I **kommissionens beslut** anges den status som beviljats (IPF-anläggning eller OEF-anläggning) och statusens varaktighet på grundval av projektets förväntade livslängd.

— Beslutet utfärdas **senast sex månader efter** att **en fullständig ansökan mottagits** (se även bedömningen på den andra nivån).

Bedömningsprocess vid ansökningar om status som IPF-anläggning och OEF-anläggning*



*Observera att från den tidpunkt då kommissionen meddelar att den mottagit en fullständig ansökan med alla nödvändiga uppgifter har den sex månader på sig att behandla ansökan och anta ett beslut.

Figur 1

Bedömningsprocess vid ansökningar om status som IPF-anläggning och OEF-anläggning

4. **Övervakar kommissionen projektets genomförande när statusen som IPF-anläggning eller OEF-anläggning har beviljats?**

Kommissionen övervakar framstegen med att inrätta och driva IPF-anläggningen eller OEF-anläggningen. I synnerhet kan kommissionen kräva att företaget lämnar en rapport (årligen eller med annat intervall, beroende på hur länge projektet varar totalt) med en beskrivning av projektets framsteg och fortsatta uppfyllande av de grundläggande kriterier och åtaganden som låg till grund för beviljandet av statusen som IPF-anläggning eller OEF-anläggning. Kommissionen informerar även regelbundet europeiska nämnden för halvledare via S-CIRCABC.

A. *Ändringar av statusen*

Ändringar som begärs av anläggningens operatör

Vid oförutsedda yttre omständigheter får operatören av en anläggning som erhållit status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning i vederbörligen motiverade fall lämna in en motiverad begäran till kommissionen (via undergruppen i Futurium och, vid behov, med hjälp av bevis som laddas upp i S-CIRCABC) om att **se över statusens varaktighet eller ändra dess genomförandeplaner**, om det handlar om att uppfylla kraven. Motiveringen och/eller de yttre omständigheterna bedöms av kommissionen från fall till fall. Kommissionen får ändra varaktighetstiden för den status som beviljats i dess ursprungliga beslut eller godkänna en ändring av genomförandeplanerna.

Ändringar som begärs av kommissionen

Om kommissionen anser att en anläggning inte längre uppfyller kraven för en IPF-anläggning eller OEF-anläggning enligt artiklarna 13 och 14 i halvledarakten, kommer den att uppmana operatören att lämna sina synpunkter och föreslå lämpliga åtgärder.

B. *Upphävande av statusen*

Kommissionen får upphäva ett beslut om erkännande av status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning om erkännandet grundade sig på en **ansökan som innehöll oriktiga uppgifter eller om anläggningen**, trots att förfarandet har slutförts, **inte uppfyller kraven** för att beviljas status. Innan ett sådant beslut fattas samråder kommissionen med europeiska nämnden för halvledare och informerar den om skälen till ett föreslaget upphävande.

Operatören av anläggningen har rätt att överklaga kommissionens beslut att upphäva en status. Anläggningar vars status har upphävts förlorar alla rättigheter som är kopplade till erkännandet av denna status och som följer av halvledarakten. Enligt artikel 15.8 i halvledarakten omfattas sådana **anläggningar dock fortfarande av skyldigheten** enligt artikel 26.1 i halvledarakten **att godta och prioritera en order på krisnödvändiga produkter** (prioritetsklassad order) **under en period som motsvarar den som ursprungligen planerades när statusen beviljades eller sågs över, om krisfasen aktiveras.**

5. **Hur fungerar den elektroniska inlämningen av ansökan?**

De som ansöker om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning ombes att lämna in handlingar som elektroniska filer och helst på elektronisk väg. Personliga överlämningar, som bara godtas i undantagsfall, bör bara ske på öppettiderna på den adress som anges på kontaktsidan i Futurium.

För att få sitt (planerade) projekt erkänt som en IPF-anläggning eller OEF-anläggning kan enskilda företag eller ett konsortium av företag ansöka direkt till kommissionen via den gemensamma plattformen **Futurium**. På Futurium ska sökanden fylla i ett webbformulär med viktig information såsom

— företagets namn och förkortning (i relevanta fall),

— typ av ansökan (IPF-anläggning eller OEF-anläggning),

— huvudsaklig kontaktperson (anläggningens operatör eller ledaren för projektet),

— ursprungsland,

— den eller de medlemsstater där installationen sker,

— kort sammanfattning av företaget och projektet (max 5 000 tecken),

— en icke-konfidentiell sammanfattning av anläggningen eller dess projekt och mål (max 5 000 tecken). Sammanfattningen måste formuleras så att den inte innehåller konfidentiell information eller affärshemligheter. Avsikten är att denna icke-konfidentiella sammanfattning, i enlighet med kommissionens ram för informationssäkerhet och alla sekretessregler (se avsnittet nedan), ska delas med europeiska nämnden för halvledare för samråd innan det slutliga beslutet fattas.

När detta formulär har lämnats in underrättas kommissionen och sökanden automatiskt, och kommissionen kan börja kontrollera den information som lämnats i webbformuläret. När kommissionen kan verifiera sökandens identitet och avsikt skapar den en mapp i **S-CIRCABC**, som är ett webbaserat program där det går att säkert dela dokument, information och resurser i privata arbetsytor. Denna mapp är endast synlig för kommissionen och sökanden. I denna huvudmapp skapar kommissionen en serie undermappar, en för vart och ett av de bedömningssteg som beskrivs i svaret på fråga 3. Kommissionen bjuder därefter in sökanden till en undergrupp i Futurium och förser sökanden med informationen och materialet för nästa steg i ansökningsprocessen. Sökanden får en länk för att få tillgång till S-CIRCABC och de enskilda mappar och undermappar som skapas samt det ansökningsformulär som ska fyllas i och laddas upp tillsammans med det styrkande underlag som nämns i denna vägledning. Efter att företaget har laddat upp alla relevanta handlingar till S-CIRCABC, bör det underrätta kommissionen om detta via undergruppen i Futurium.

I regel ska alla handlingar lämnas in via S-CIRCABC. Handlingar godtas på något av unionsinstitutionernas officiella språk och arbetsspråk. Sökanden tar på sig hela ansvaret för innehållet i handlingarna.

Inlagor som lämnas in elektroniskt måndagar till torsdagar före kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel) och fredagar och dagar före kommissionens helgdagar före kl. 16.00 (lokal tid i Bryssel) kommer att behandlas samma dag och får alltså mottagningsdatumet som anmälningsdatum, i enlighet med tidigare praxis för pappersinlämning. Inlagor som inkommer efter 17.00 respektive 16.00 kommer att behandlas följande arbetsdag, som då ska betraktas som anmälningsdatum.

Konfidentialitet och personuppgifter

Enligt artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får kommissionen, ledamöter av unionens institutioner, ledamöter i kommittéer samt tjänstemän och övriga anställda i EU inte lämna ut, ens efter det att deras uppdrag upphört, upplysningar som omfattas av tystnadsplikt, särskilt inte uppgifter om företag, deras affärsförbindelser eller deras kostnadsförhållanden.

Enligt artikel 32 i halvledarakten (EU) 2023/1781 får dessutom information som inhämtats vid tillämpning av förordningen endast användas för förordningens syften och skyddas av relevant EU-rätt och nationell rätt. När det gäller denna vägledning tillämpningsområde omfattas information som inhämtats i enlighet med artiklarna 15 och 26.3 av tystnadsplikt och skyddas av de bestämmelser som gäller för unionsinstitutionerna och relevant nationell rätt, inbegripet tillämpningen av de bestämmelser som gäller för överträdelser av dessa regler.

Enligt halvledarakten måste också kommissionen och de nationella myndigheterna, deras tjänstemän, anställda och andra personer som arbetar under dessa myndigheters tillsyn säkerställa konfidentialiteten för uppgifter som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter och sin verksamhet på ett sådant sätt att framför allt immateriella rättigheter och känslig företagsinformation eller företagshemligheter skyddas. Denna skyldighet gäller för alla företrädare för medlemsstaterna, observatörer, experter och andra deltagare i möten i europeiska nämnden för halvledare enligt artikel 28 och ledamöterna i kommittén för halvledare enligt artikel 38.1.

Om sökande anser att deras intressen skulle skadas om några begärda uppgifter offentliggörs eller på annat sätt sprids till andra parter, bör sökandena lämna dessa uppgifter separat och märka varje sida klart och tydligt med ”Affärshemligheter”. Sökandena bör också förklara varför dessa uppgifter inte bör spridas eller offentliggöras.

Alla personuppgifter ([20]) som lämnas i ansökningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG ([21]).

IV. **Checklista och it-verktyg**

A. *Checklista*

Se följande checklista vid ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning. Observera att föransökningsfasen inte är obligatorisk (åtgärd 1). Innan kommissionen kan genomföra åtgärd 2 och slutföra ansökningsformuläret i S-CIRCABC måste den dessutom ha gjort en positiv bedömning av ert webbformulär i Futurium.

Åtgärd	Uppgift	Information som behövs	Klart
1. **(VALFRITT) Föransökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning.**	(VALFRITT) Kontakta kommissionen på CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu.	Ej tillämpligt	
2. **Ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning – Visat intresse.**	Fyll i webbformuläret i Futurium genom att klicka på den gula knappen ”Application for integrated production facility and open EU foundry” (”Ansökan för IPF-anläggning och OEF-anläggning”).	Företagets eller konsortiets namn.	
		Förkortning för projektet (i relevanta fall).	
		Typ av ansökan (för IPF-anläggning eller OEF-anläggning).	
		För- och efternamn på, befattning och organisation för och e-postadress till anläggningens operatör/ledaren för projektet.	
		EU-medlemsstat eller EU-medlemsstater där anläggningen installeras.	
		Kort presentation av företaget/konsortiet (max 5 000 tecken).	
		Sammanfattning av anläggningen eller dess projekt och mål (max 5 000 tecken).	

([20]) DPR-EC-22368.

([21]) EUT L 295, 21.11.2018, s. 39, finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32018R1725. Se även ett meddelande om skydd av personuppgifter i samband med koncentrationsutredningar på https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_sv.

Åtgärd	Uppgift	Information som behövs	Klart
		Icke-konfidentiell sammanfattning av anläggningen eller dess projekt och mål (max 5 000 tecken). Sammanfattningen måste formuleras så att den inte innehåller konfidentiell information eller affärshemligheter. Avsikten är att denna sammanfattning, i enlighet med alla regler om konfidentialitet, ska delas med europeiska nämnden för halvledare för samråd innan det slutliga beslutet fattas.	
3. **Ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning – Påvisande av uppfyllda kriterier.**	Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp det som ett PDF-dokument till mappen ”00-application form” i S-CIRCABC. **Följ anvisningarna i denna vägledning när det gäller textens längd.**	Beskrivning av anläggningen mot bakgrund av definitionen av ”först av sitt slag” och förklaring av hur projektet skiljer sig från befintliga anläggningar och planerade projekt, med eller utan offentligt stöd, i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. **Styrkande underlag kan utgöras av följande:** — T.ex. relevanta marknadsundersökningar och rapporter om anläggningens verksamhet och produkter, intern dokumentation av projekt och/eller handlingar som styrelsen använder till internt beslutsfattande. — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”01-First-of-a-kind” i S-CIRCABC.	
		Förklaring av anläggningens positiva inverkan och spridningseffekter på värdekedjan för halvledare i EU på medellång till lång sikt. **Styrkande underlag:** inte specificerat. **Endast för OEF-anläggningar:** specifikation av anläggningens frontend- eller backend-produktionskapacitet.	

Åtgärd	Uppgift	Information som behövs	Klart
3. **Ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning – Påvisande av uppfyllda kriterier.**	Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp det som ett PDF-dokument till mappen ”00-application form” i S-CIRCABC. **Följ anvisningarna i denna vägledning när det gäller textens längd.**	Försäkran om att anläggningen inte omfattas av skyldigheter gentemot tredjeländer. **Styrkande underlag:** — Skriftlig förklaring, innefattande den rättsliga eller politiska grunden bakom en sådan skyldighet. — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”02-IPF-OEF compliance criteria” i S-CIRCABC.	
		Bekräftelse av åtagandet att godta prioritetsklassade order i enlighet med artikel 26 i halvledarakten. **Styrkande underlag:** behövs inte.	
		Förklaring av företagets åtagande om fortsatt innovation. **Styrkande underlag:** inte specificerat.	

Åtgärd	Uppgift	Information som behövs	Klart
		Beskrivning av avsikten att investera i utbildning och kompetens. **Styrkande underlag kan utgöras av följande:** — T.ex. länkar till program, utbildningar och partnerskap. — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”02-IPF-OEF compliance criteria” i S-CIRCABC.	
		Beskrivning av anläggningens affärsplan. **Styrkande underlag:** — Format inte specificerat, men användarvänligt (t.ex. Excel). — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”03-Business Plan” i S-CIRCABC.	

Åtgärd	Uppgift	Information som behövs	Klart
3. **Ansökan om status som IPF-anläggning eller OEF-anläggning – Påvisande av uppfyllda kriterier.**	Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp det som ett PDF-dokument till mappen ”00-application form” i S-CIRCABC. **Följ anvisningarna i denna vägledning när det gäller textens längd.**	Dokumentation av erfarenheten av anläggningen (inklusive en verksamhetsrapport som beskriver verksamheten under de föregående åren eller, om sådan inte finns, ett juridiskt intyg). **Styrkande underlag:** — Verksamhetsrapport eller beskrivning av projektteamet och tillhörande erfarenhet. — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”04-Proven experience” i S-CIRCABC.	
		Försäkran om att den eller de medlemsstater där anläggningen är installerad stöder inrättandet. **Styrkande underlag kan utgöras av följande:** — T.ex. ett juridiskt intyg, en skrivelse från medlemsstaten eller ett preliminärt beslut och handlingar om statligt stöd. — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”05-Member State support” i S-CIRCABC.	

Åtgärd	Uppgift	Information som behövs	Klart
		Beskrivning av förekomsten av lämpliga strategier och åtgärder för att skydda konfidentiell information och immateriella rättigheter, med en tydlig förklaring av hur instruktionerna i strategierna bör genomföras. **Styrkande underlag kan utgöras av följande:** — T.ex. interna företagsstrategier eller handböcker för anställda, avtal mellan immaterialrättsinnehavare och leverantörer såsom tillverkningsanläggningar, intyg om överensstämmelse eller uppförandekoder för branschen. — Styrkande underlag laddas upp till mappen ”06-Protection of sensitive information” i S-CIRCABC.	

B. *It-verktyg för ansökningsprocessen*

En förutsättning för att få tillgång till de it-verktyg som används för ansökningsprocessen för att få status som IPF-anläggning och OEF-anläggning – Futurium och S-CIRCABC – är att ha ett **EU Login**.

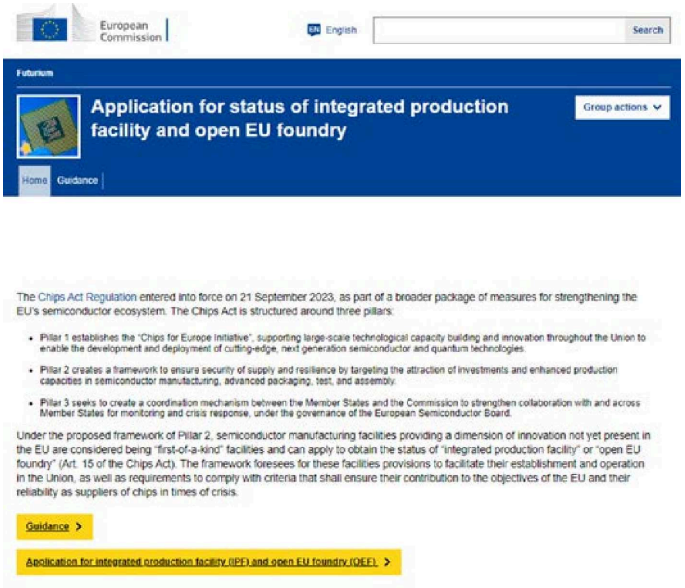
— Information om **hur du skapar ett nytt EU Login** finns på denna sida: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.

— För teknisk support besök också den särskilda avdelningen för externa användare: https://europa.eu/!rdDfPj.

Futurium

— När du har skapat ditt EU Login **kan du få tillgång till Futurium** på följande webbadress: https://futurium.ec.europa.eu/en/application-status-integrated-production-facility-and-open-eu-foundry.

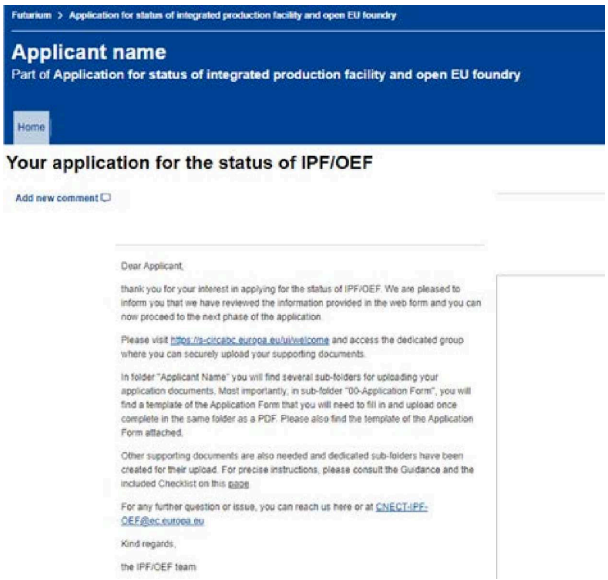
När du har loggat in visas **startsidan** och du kan komma åt **vägledningen** och **webbformuläret** för att uttrycka ditt intresse. En fullständig översikt över den information som krävs finns i **checklistan** i bilagan till vägledningen (se skärmdumpen nedan).



När informationen i webbformuläret har godkänts, blir du tillagd i en **undergrupp** som endast är synlig för dig och kommissionens personal. Detta blir den huvudsakliga kommunikationskanalen under hela ansökningsprocessen (se exempel i skärmdumpen nedan).

Undvik att ladda upp känslig eller konfidentiell information i Futurium.

S-CIRCABC och vid behov säkrade e-postmeddelanden bör användas för detta ändamål.



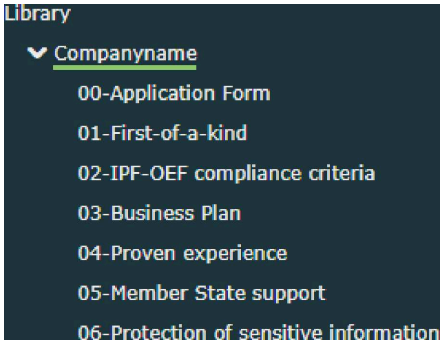
— Mer information om Futuriums huvudfunktioner finns i **användarguiden** på https://futurium.ec.europa.eu/sv/documentation.

S-CIRCABC

Observera att åtkomst till S-CIRCABC för just denna ansökan bara är möjlig med **tvåfaktorsautentisering**, utöver det nödvändiga EU Login. Se till att konfigurera ditt EU Login därefter, genom att lägga till ett mobilnummer.

— När du har skapat ditt EU Login **kan du få tillgång till S-CIRCABC och din tilldelade grupp** på följande webbadress: https://s-circabc.europa.eu/ui/welcome.

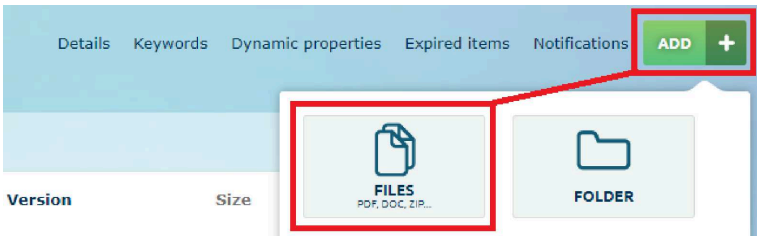
När du är inloggad visas följande mappstruktur i avsnittet **Bibliotek**:



Ladda upp de styrkande handlingarna till lämpliga mappar**,** så som anges i vägledningen.

En fullständig översikt över dokument och mappar finns i **checklistan** i bilagan till vägledningen. Observera att ett **fullständigt ansökningsformulär måste laddas upp till mappen ”00-application form” i S-CIRCABC**.

Om du vill ladda upp dokument går du till relevant mapp eller undermapp och klickar på ”ADD” (lägg till) och väljer ”FILES” (filer) (se skärmdump nedan).



Om du behöver ytterligare information eller har frågor, kontakta då direktoratet för artificiell intelligens och digital industri vid GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, via följande funktionsbrevlåda: CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu